

光電物理系 111 學年度第 2 學期-選課須知

- 新開選修課：
「微處理機概論與實作」歡迎大二~大四同學選修。
- 專題：
有修專題的同學要記得選「專題討論」，並與老師確認，避免期末沒有成績，大三同學若沒修要退選。

修習同學請詳讀附件“專題討論修課注意事項.pdf”。
- 人數限制之選修課：
以下兩門課程已於系統設定人數限制，不須另外登記。
光物二 L836 微處理機概論與實作 (30 人)
光物三 6788 數位影像處理 (21 人)
- 物四「實驗專題」：
請實驗 TA 加選，不是 TA 請退選，避免期末沒有成績。